

参考文献环境的使用

YW Fu

2018 年 11 月 12 日

摘要

这是写摘要。

1 Intro

参考文献可以这样引用

这是正文。这是正文 [李中洲 等 (2018) 李中洲, 余隼, 周君伟, 耿万鑫,
and 唐桢安]。

参考文献

- [高瑞鑫 ()] 高瑞鑫. 新型 MEMS 器件电子封装技术的研究[D]. [出版地不详]: 山东师范大学.
- [郭玉刚 等 (2018) 郭玉刚, 饶浩, 陶茂军, 田雷, and 吴佐飞] 郭玉刚, 饶浩, 陶茂军, 等. MEMS SOI 高温压力传感器芯片[J]. 传感器与微系统, 2018, 37(11):92-95.
- [杨庆江 等 (2018) 杨庆江 and 李国庆] 杨庆江, 李国庆. 低精度 MEMS IMU 的标定方法及误差分析[J]. 自动化与仪器仪表, 2018(10):153-157+161.
- [张旭 等 (2018) 张旭, 罗昕韵, 侯占强, 肖定邦, and 吴学忠] 张旭, 罗昕韵, 侯占强, 等. MEMS 器件中多层金属薄膜溅射工艺研究[J]. 传感器与微系统, 2018(01):11-14.
- [张志能 (2018)] 张志能. 多功能模块化 MEMS 组装与封装设备研究分析[J]. 电子工业专用设备, 2018(04):1-6.
- [李中洲 等 (2018) 李中洲, 余隼, 周君伟, 耿万鑫, and 唐祯安] 李中洲, 余隼, 周君伟, 等. 用于气体传感器的微热板工艺流程与性能对比[J]. 仪表技术与传感器, 2018(01):17-20.
- [Das et al.(2018)Das and Saha] DAS S, SAHA P. A review of some advanced sensors used for health diagnosis of civil engineering structures[J/OL]. MEASUREMENT, 2018, 129:68-90. DOI: 10.1016/j.measurement.2018.07.008.
- [Yocom et al.(2018)Yocom, Zhang, and Liao] YOCOM C J, ZHANG X, LIAO Y. Research and development status of laser peen forming: A review[J/OL]. OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, 2018, 108:32-45. DOI: 10.1016/j.optlastec.2018.06.032.